

## Численное решение задачи формирования изображения в двух плоскостях с использованием интегральной формулы Френеля.

Рассмотрим задачу о построении фазового плоского оптического элемента, расположенного в плоскости  $Z=0$ , формирующего, при освещении его плоской волной от когерентного источника с длиной волны  $\lambda$ , в двух плоскостях,  $Z=f_1$  и  $Z=f_2$ , различные, наперед заданные изображения с амплитудами  $A_1$  и  $A_2$  соответственно.

Будем рассматривать математическую постановку задачи, используя скалярное волновое приближение.

Пусть на оптический элемент расположенный в плоскости  $Z=0$  падает плоская волна от когерентного источника с длиной волны  $\lambda$ , амплитуда которой описывается функцией  $A_0(x,y)$ . Тогда после прохождения элемента формируется волновое поле

$$u(x, y, 0+) = A_0(x, y) \exp\{ik\varphi_0(x, y)\},$$

где  $\varphi_0(x,y)$  – функция, характеризующая оптический фазовый элемент. Заметим, что существуют технологии, позволяющие реализовать подобные фазовые элементы в оптическом диапазоне длин волн.

Мы будем интересоваться величиной амплитуды волнового поля, сформированного в двух плоскостях  $Z=f_1$  и  $Z=f_2$ , считая, что распространение излучения в области  $Z>0$  подчиняется интегральной формуле Френеля

$$u(x, y, z) = \Phi\{u\}(x, y, z) = \frac{k}{2\pi z} \iint_G u(\xi, \eta, 0+) \exp\left\{ik \frac{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}{2z}\right\} d\xi d\eta$$

где область  $G$  – апертура падающего излучения, т.е.  $u(x, y, +0)=0$  вне  $G$ .

Таким образом, наша задача сводится к следующему:

требуется найти функцию  $\varphi_0(x,y) \in \Phi(G)$ , где  $\Phi(G)$  – множество допустимых фазовых функций, формирующую в плоскости  $Z=f_1$  волновое поле  $u(x,y,f_1)$  с наперед заданной амплитудой  $A_{f_1}(x,y) = |u(x,y,f_1)|$  и, одновременно, в плоскости  $Z=f_2$  волновое поле  $u_2(x,y,f_2)$  с амплитудой  $A_{f_2}(x,y) = |u(x,y,f_2)|$ , где функция  $u(x,y,z)$  определяется интегралом Френеля.

Множество  $\Phi(G)$  описывает фазовые функции на которые наложены ограничения как вычислительного, так и чисто технологического свойства. Мы будем рассматривать кусочно-постоянные функции  $\Phi(G)$  принадлежащие двум основным классам:

1. Бинарные фазовые элементы, допускающие лишь два значения функции  $\varphi_0(x,y)=0$ ,  $\varphi_0(x,y)=\lambda/2$ . Значение  $\varphi_0(x,y)=\lambda/2$  соответствует набегу фазы равному  $\lambda/2$ . Обозначим этот класс  $\Phi_2(G)$ . Искомая функция  $\varphi_0(x,y)$  в силу технологических ограничений должна принадлежать именно этому классу допустимых фазовых функций.

2. “Непрерывные” фазовые элементы, допускающие  $M$  значений функции  $\varphi_0(x,y)$ .  $(\varphi_0(x,y)=\varphi_i, \varphi_i = \frac{\lambda}{4M} * i, i=-M/2, M/2; -\lambda/2 \leq \varphi_0(x,y) \leq \lambda/2)$ . В

рассматриваемом случае  $M=256$ . Этот класс обозначим  $\Phi_M(G)$ .

Приближенное численное решение поставленной задачи будем строить

опираясь на:

1. Хорошо известный факт тесной связи интегральных формул Френеля и Фурье (см. например [1])

$$\Phi\{u\}(x, y, z) = \frac{k}{z} \exp\left\{ik \frac{x^2 + y^2}{2z}\right\} F\left\{u(\xi, \eta, 0+) \exp\left\{ik \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z}\right\}\right\} \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right) \quad (1)$$

где

$$F\{v\}(x, y) = \frac{1}{2\pi} \iint_G v(\xi, \eta) \exp\{-ik(x\xi + y\eta)\} d\xi d\eta$$

- преобразование Фурье функции  $v(\xi, \eta)$ .

2. Необходимости получения искомой функции  $\varphi_0(x, y)$  из класса  $\Phi_2(G)$ .

Перейдем к описанию алгоритма.

Рассмотрим две взаимосвязанные задачи: задачу  $I_{\text{FOURIER}}$  о формировании заданной амплитуды волнового фронта в приближении интеграла Фурье ( что соответствует формированию изображения в дальней зоне, т.е. при  $Z=\infty$ ):

Найти функцию  $\varphi_\infty(x, y) \in \Phi_M(G)$  такую, что :

$$u_0^{\text{FOURIER}}(x, y, 0+) = A_0(x, y) \exp\{ik\varphi_\infty(x, y)\}$$

$$u^{\text{FOURIER}}(x, y, +\infty) = \frac{1}{2\pi} \iint_G u_0^{\text{FOURIER}}(\xi, \eta, 0+) \exp\{-ik(x\xi + y\eta)\} d\xi d\eta$$

$$|u^{\text{FOURIER}}(x, y, +\infty)| = A_\infty(x, y)$$

и задачу  $I_{\text{FREN}}$  о формировании заданной амплитуды волнового фронта в приближении интеграла Френеля ( что соответствует формированию изображения в плоскости, отстоящей от плоскости элемента на фиксированное фокусное расстояние  $Z=f$ ).

Найти функцию  $\varphi_f(x, y) \in \Phi_M(G)$  такую, что :

$$u^{\text{FREN}}(x, y, 0+) = A_0(x, y) \exp\{ik\varphi_f(x, y)\}$$

$$u^{\text{FREN}}(x, y, f) = \frac{k}{2\pi f} \iint_G u^{\text{FREN}}(\xi, \eta, 0+) \exp\left\{ik \frac{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}{2f}\right\} d\xi d\eta$$

$$|u^{\text{FREN}}(x, y, f)| = A_f(x, y)$$

Если нам удалось найти решение задачи  $I_{\text{FOURIER}}$  функцию  $\varphi_f(x, y)$ , тогда согласно формуле ( 1) мы получаем

$$\varphi_f(x, y) = \varphi_\infty(x, y) - k \frac{x^2 + y^2}{2f} \quad (2)$$

Задача  $I_{\text{FOURIER}}$  может быть достаточно эффективно решена с помощью различных подходов [2]. Решая эту задачу численными методами, используя начальные данные  $A_0(x, y)$ ,  $A_1(x, y)$  и  $A_0(x, y)$ ,  $A_2(x, y)$ , мы получим две различные функции  $\varphi_\infty^{-1}(x, y)$  и  $\varphi_\infty^2(x, y)$ . Пересчитывая эти функции по формуле (2) можно получить  $\varphi_1(x, y)$  и  $\varphi_2(x, y)$  - фазовые функции, формирующие требуемые изображения в плоскостях  $Z=f_1$  и  $Z=f_2$  соответственно.

Далее воспользуемся тем, что фазовая функция, которую требуется построить

принадлежит классу  $\Phi_2(G)$ . В результате численного решения задачи  $I_{\text{FOURIER}}$ , функции  $\varphi_1(x, y)$  и  $\varphi_2(x, y)$  принадлежат множеству  $\Phi_M(G)$ . Искомую функцию  $\varphi_0(x, y)$  будем строить с помощью специального оператора проектирования на множество  $\Phi_2(G)$ .

Его можно строить различными способами, например оператор  $P_1(\varphi_1, \varphi_2)$ :  
Можно также рассматривать оператор  $P_2(\varphi_1, \varphi_2)$ :

$$\varphi_0^2(x, y) = P_2(\varphi_1, \varphi_2) = \begin{cases} 0, & -\frac{\lambda}{4} \leq \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \leq \frac{\lambda}{4}; \\ \lambda/2, & -\frac{\lambda}{2} \leq \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} < -\frac{\lambda}{4}, \frac{\lambda}{4} < \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \leq \frac{\lambda}{2}; \end{cases}$$

Для исследования эффективности предложенного алгоритма был проведен ряд численных экспериментов.

Поставленная задача решалась для следующих амплитуд:

# 98

Рис.1. Амплитуда изображения в плоскости  $Z=f_1$ .

# RUS

Рис.2. Амплитуда изображения в плоскости  $Z=f_2$ .

Амплитуда падающего излучения считалась равной константе. Длина волны излучения  $\lambda=0.63\mu\text{м}$ . Апертура падающего фронта - 0.9 мм. Фокусное расстояние -  $f_1=0.5\text{см}$ ,  $f_2=1\text{см}$ .

В качестве результатов численного моделирования приведем распределение интенсивности излучения в двух фокальных плоскостях (см. рис.3(а,б)).

С помощью численного моделирования прямого преобразования Френеля можно вычислить значения невязки, полученные при использовании оператора  $P_1$  и  $P_2$  в каждой из плоскостей  $Z=f_1, Z=f_2$ , например, по формуле.

$$E(f) = \iint_{\sigma} (|u(\xi, \eta, f)| - A_f)^2 d\xi d\eta$$

Как показали расчеты, оператор  $P_1$  оказывается предпочтительнее, так как значения соответствующих невязок оказываются практически одинаковыми, при этом в "существенной" области амплитуда изображения, полученная с помощью оператора  $P_1$  оказывается лучше (см. рис.3(а,в)).

Настоящая работа выполнялась совместно с научно-техническим центром "АТЛАС" при ФАПСИ, владеющего технологией изготовления подобных оптических элементов. Это позволило изготовить полученный бинарный фазовый оптический элемент с помощью электронно-лучевой литографии.

Результаты экспериментов по освещению оптического элемента лазерным источником с длиной волны  $\lambda=0.63$  микрона подтвердили результаты численного

моделирования и показали достаточно хорошую для рассматриваемого класса оптических элементов фокусировку изображений в обеих плоскостях.

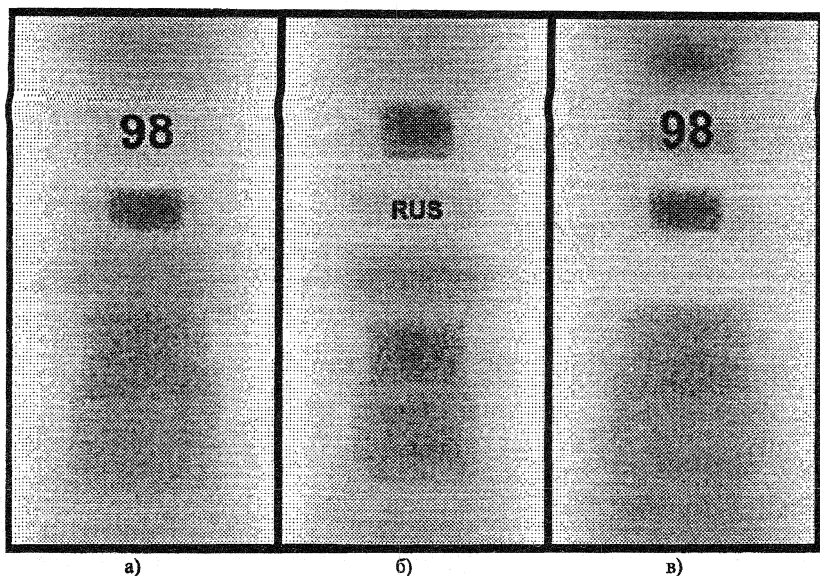


Рис.3. а) Распределение интенсивности излучения в плоскости  $Z=f_1$ .  
б) Распределение интенсивности излучения в плоскости  $Z=f_2$ .  
в) Распределение интенсивности излучения в плоскости  $Z=f_2$ .  
Фазовая функция получена с помощью оператора  $P_2$

#### Литература.

1. Гончарский А.В., Попов В.В., Степанов В.В.. Введение в компьютерную оптику. Москва, изд-во МГУ, 1991г., 312с.
- 2.F.Wyrowski and O.Bryngdahl, "Iterative Fourier-transform algorithm applied to computer holography," J.Opt.Soc.Am.A 5,1058-1065 (1988).